

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. január 28 – február 3.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp elektron és ion sugármenetének beállítása VacLog indítás, BSED detektor beállítás VG	hőkezelt Ni lemez szemcseszerkezete slice and view FIB VG, DZ	Gubicza Jenő 2 db. ezüst minta szemcseszerkezet vizsgálata, EBSD VG, DZ	Sinko Katalin aerogél minték porózusságának vizsgálata VG	húzott Ni drót EBSD vizsgálat SEM-PREP VG, DZ, BA		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna